

## Mikrostrukturierte Endoskopie-Komponenten: Spezifikationen

- Minimale Strukturgrösse > 5µm
- Dicke der Komponenten = 20 - 500µm
- Material: Nickel-Phos12, Nickel
- Aspektverhältnis = 5 - 6
- EXKLUSIV: einstellbarer Mikrostruktur-Flankenwinkel bis zu 15°
- Herstellung gemäss angepasstem LiGA-Verfahren
- Mehrlagige Struktur-Architekturen möglich
- Richtgenauigkeit Lage-zu-Lage ≤ 3µm
- Maximale strukturierte Fläche = 200 x 200mm
- Parallelität Frontseite-zu-Rückseite ≤ 10 µm
- Verfügbare PVD-Beschichtung (z.B. Edelmetalle, Verschleiss-Schutz)
- Kompatible Photoresiste für UV-Lithographie:
  - AZ Positiv-ton Resiste, MicroChem SU-8